

OMPI



H/DC/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 décembre 1998

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR
L'ADOPTION D'UN NOUVEL ACTE DE L'ARRANGEMENT
DE LA HAYE CONCERNANT LE DÉPÔT INTERNATIONAL
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS**

Genève, 16 juin - 6 juillet 1999

PROJET D'ORDRE DU JOUR

approuvé par la Réunion préparatoire pour la Conférence diplomatique

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

1. Ouverture de la conférence par le directeur général de l'OMPI
2. Examen et adoption du règlement intérieur
3. Élection du président de la conférence
4. Examen et adoption de l'ordre du jour
5. Élection des vice-présidents de la conférence
6. Élection des membres de la Commission de vérification des pouvoirs
7. Élection des membres du Comité de rédaction
8. Élection des bureaux de la Commission de vérification des pouvoirs, des Commissions principales et du Comité de rédaction
9. Examen du premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
10. Déclarations liminaires des délégations et des représentants des organisations observatrices
11. Examen des textes proposés par les commissions principales
12. Examen du deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
13. Adoption du nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye et du règlement d'exécution
14. Adoption éventuelle de recommandations, de résolutions, de déclarations communes ou d'un acte final
15. Déclarations de clôture des délégations et des représentants des organisations observatrices
16. Clôture de la conférence par le président*

[Fin du document]

* L'acte final, le cas échéant, et le nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye seront ouverts à la signature immédiatement après la clôture de la conférence.